چکیدہ

تحقیقات در علوم مهندسی سطح و نانومواد

۳٥ سال ۱، شماره ۴، زمستان ۱۴۰۱

# ساخت کامپوزیت لایه ای TaC-TiC/TaC-TiC-Graphene و بررسی مقاومت به

اكسيداسيون أن

# امیرمحمد جعفری'، زهره بلک \*'

ا گروه مهندسی مواد، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

## Fabrication of laminated TaC-TiC/TaC-TiC-Graphene composite and investigation of its oxidation resistance

#### Amir mohammad Jafari<sup>1</sup>, Zohre Balak<sup>\*1</sup>

<sup>1</sup>Department of Materials Science and Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

#### Abstract

In this study, in order to investigate the graphene effect on the oxidation resistance, at first two laminates TaC-TiC/TaC-TiC-graphene composite was sintered via spark plasma sintering (SPS) at the temperature of 1850 °C, for 8 min sintering time, under the pressure of 35 MPa. For investigation the oxidation resistance, the samples were putted in the box furnace at the temperatures of 400, 500, 600 and 700 °C for 30 min under the air atmosphere. For oxidation resistance evaluation, X-ray diffraction (XRD), thermal analysis and scanning electron microscopy were applied. It was revealed increasing the temperature resulted to reduce mass of samples which indicates oxidation of Tantalum carbide, Titanium carbide, silicon carbide and graphene. XRD result showed phases such as Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> and SiO<sub>2</sub> formed during oxidation process and the amount of them increases with temperature ascent. The grain growth is negligible up to 600°C but in higher temperatures, the noticeable growth is occurred. Also, it was disclosed all reactions are exothermic below the 900 °C and at the higher temperature are endothermic and occurred in one step.

Keywords: Tantalum Carbide, Composite, Graphene, Spark plasma sintering, Oxidation resistance. Received: 15/01/2023

Accepted: 25/02/2023

در این پژوهش به منظور بررسی اثر گرافن برمقاومت به اکسیداسیون، ابتدا كامبوزيت لايهاي TaC-TiC-SiC/TaC-TiC-SiC-G يا روش تفجوشی پلاسمای جرقه ای در دمای <sup>°</sup> ۱۸۵۰، در زمان ۸ min و فشار Mpa تفجوشی شد. برای بررسی مقاومت به اکسیداسیون، نمونه در دماهای ۲۰۰، ۵۰۰، ۲۰۰ و <sup>°</sup> ۲۰۰ برای مدت ۳۰ دقیقه در کوره جعبه ای تحت اتمسفر هوا قرار گرفت. برای بررسی مقاومت به اکسیداسیون نمونهها از آنالیز الگوی پراش پرتو ایکس و آنالیز حرارتی و همچنین تصويربرداري از نمونه ها با ميكروسكوب الكتروني روبشي انجام شد. نتایج نشان داد، افزایش دما با کاهش وزن برای نمونهها همراه بود که بیانگر تجزیه و اکسیداسیون کاربید تانتالوم، کاربید تیتانیوم، کاربید سیلیکن و گرافن می باشد. نتایج XRD نشان داد که طی فرآیند اکسیداسیون فازهایی چون Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> و SiO<sub>2</sub> در ریزساختار نمونه تشکیل می شوند و مقدار آن ها با افزایش دما، افزایش می پابد. مشخص شد که رشد دانه تا دمای <sup>°</sup>۲۰۰۶ به مقدار ناچیز بود ولی در دماهای بالاتر رشد دانه چشمگیری اتفاق افتاد. همچنین مشخص شد که تا زیر دمای °°۹۰۰ همه فعل و انفعالات گرمازا بودند و بالاتر از آن فعل و انفعال گرماگیر در یک مرحله اتفاق افتاد.

**واژههای کلیدی**: تانتالوم کاربید، کامپوزیت، گرافن، تفجوش*ے با جرقه* پلاسما، مقاومت به اکسیداسیون

> تاریخ دریافت: ۱٤۰۱/۱۰/۲٤ تاریخ پذیرش: ۱٤۰۱/۱۲/۰٦

<sup>\*</sup> نويسنده مسئول: زهره بلک

نشانی: اهواز، گروه مهندسی مواد، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی

پست الكترونيكي: zbalak1983@gmail.com

ترکیبهای دیرگدازی مانند سرامیکهای کاربیدی، بوریدی و نیتریدی که ویژگیهایی همچون دمای ذوب بالا (بیش از ۲°۳۰۰۰)، سختی بالا، خنثی بودن شیمیایی عالی و مقاومت به اکسیداسیون بالا دارند سرامیکهای بسیار دما بالا<sup>۱</sup> گفته می شود. پیوند کووالانسی (اشتراکی) قوی، عامل دمای ذوب بالا، مدول و سختی زیاد آنها است و انرژی آزاد منغی بالا برای تشکیل این سرامیکها، موجب پایداری شیمیایی و گرمایی آنها در بسیاری از شرایط می شود. بزرگترین گروه کاربیدها، مربوط به کاربیدهای نوع درون شبکهای است که شامل کاربید فلزات Th Zr Hf و Ta می باشد. اهمیت این مواد به دلیل وجود شبکههای کربنی قوی و داشتن بالاترین نقطه ذوب در بین مواد شناخته شده است [۲، ۱].

کاربید تانتالوم از دیرگدازهای، کاربیدی فلزات گروه چهارم تا ششم جدول تناوبی عناصر است. کاربید تانتالوم خانواده-ای از ترکیبهای دو جزئی تانتالوم و کربن با فرمول تجربی TaC است[۳]. در ترکیب TaCy، y بین ۷/۰ تا ۱ متغیر است. کاربید تانتالوم برای y برابر ۱ ساختار کریستالی مکعبی<sup>۲</sup> دارد و برای y برابر ٥/۰ دارای دو شکل کریستالی اصلی، سه ضلعی<sup>۳</sup> و شش ضلعی<sup>٤</sup> است. پیوند بین اتمهای تانتالوم و کربن مخلوطی از فلزی، یونی و کووالانسی است و به دلیل داشتن جزء کووالانسی قوی، این کاربیدها مواد بسیار سخت و شکنندهای هستند[ ٥ ، ٤].

در سرامیکهای دما بالا، بیشتر دیرگدازهای کاربیدی دمای ذوب بالای ۲۰۰۰° دارند و در میان آنها کاربید تانتالوم و کاربید هافنیم به دلیل پیوندهای اشتراکی قوی بالاترین دمای ذوب را دارند. علاوه بر دمای ذوب بالا کاربید تانتالوم به دلیل داشتن خصوصیات فیزیکی عالی در نقطه ذوب، مدول الاستیک، سختی، رسانایی گرمایی بالا و مقاومت و پایداری شیمیایی به مادهای مناسب در کاربردهای صنعتی و همچنین در زمینه هوافضا تبدیل کرده است[۲]. اما کاربید تانتالوم

<sup>3</sup> Trigonal

دارای کاستی هایی نیز است. یکی از این کاستی ها چگالش ضعیف آن که به سبب پیوند اشتراکی مستحکم و ضریب خود نفوذی مرز دانه ای پایین است که در نهایت منجر به ویژگیهای مکانیکی ضعیف آن می شود. برای بهبود چگالش این نوع سرامیک ها از روش پرس گرم یا تفجوشی پلاسمای جرقه ای استفاده می شود. هچنین، برای بهبود چگالش و افزودنی های مکانیکی این کاربید از افزودنی هایی مانند افزودنی های کاربیدی مانند کاربید وانادیم و کاربید بور، افزودنی های کربنی هم چون گرافن و سایر شکل های کربن استفاده می شود [۲،۷]. در این تحقیق دلیل استفاده از کامپوزیت های لایه ای، اختلاف ظرفیت انبساط حرارتی بین مواد مختلف است که از طریق طراحی آن بصورت لایه ای این مشکل به حداقل رسانده می شود.

## ۲. فعالیتهای تجربی

مواد اولیه مورد استفاده شده در این پژوهش پودرهای کاربید تانتالوم (TaC)، کاربید تیتانیوم (TiC)، کاربید سیلیکن (SiC) و گرافن<sup>°</sup> میباشد که مشخصات آنها در جدول ۱ مشاهده میشود.

درصد خلوص	چگالی (g/cm <sup>3</sup> )	اندازه ذرات اوليه	نام پودر
:/.٩٩/۵	۱۴/۳	۲۰μm	TaC
7.9λ/δ	4/93	۱۰ µm	TiC
'/.٩٨/Y	٣/٢١	۲۰ µm	SiC
%٩٨/Y	۲/۲۶	۴۵ nm	Graphen

جدول ۱- مشخصات يو.درهاي اوليه

ترای ساخت کامپوزیتهای لایهای -SiC/TaC - SiC/TaC ابتدا باید مرحله آماده سازی پودرها را انجام TiC-SiC-G ابتدا باید مرحله آماده سازی پودرها میباشد داد که شامل توزین و مخلوط کردن پودرها میباشد پودرهای TiC، TaC و SiC با نسبتهای مشخص شده به وسیله ترازوی دیجیتال با دقت چهار رقم اعشار توزین شدند. میزان پودرهای لازم برای SiC، TiC (TaC) و گرافن

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ultra-High Temperature Ceramics (UHTCs)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cubic

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hexagonal

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Graphen

ایکس استفاده شده است. شکل (۱) الگوی پراش نمونهها را در محدوده وسیع و شکل (۲) الگوی پراش نمونهها را در محدوده كوچكتر جهت نشان دادن جابجايي و تغييرات شدت قله غالب نشان مىدهند. الگوها با كمك برنامه اکسپرتهای اسکور ٔ مورد شناسایی فاز قرار گرفته و روی شکل (۱) نشان داده شدهاند. بر این اساس پنج فاز در نمونه-ها مشاهده گردید. فاز غالب در نمونه C° ٤٠٠ دی-JCPDS Card No. 00-018-1169, ) اكسيدسيليكن Quality: Blank) و در سه نمونه دیگر بصورت ترکیبی از JCPDS Card No. 00-025-0922, Quality: ) اكسيدتانتاليم Star) و سیلیکن کارباید (-Star) و سیلیکن کارباید (-Star) 1349, Quality: Blank) در سه نمونه در دماهای شناسایی شده است [۳۳]. علاوه بر چهار فاز مورد انتظار يعنى گرافن (JCPDS Card No. 00-023-0064, Quality: Star)، کاربید سيليكن، كاربيد تانتالوم (, JCPDS Card No. 00-019-1292) Quality: Index و کاربید تیتانیوم (-Quality: Index مورد اوليه مورد [٨] (031-1400, Quality: Star استفاده در ساخت نمونهها هستند، فازهای اکسید تانتالوم و اکسید سیلیکن نیز بوضوح در نمونه مشخص شد. این می-تواند نشان دهنده این باشد که در میان ترکیبات استفاده شده تانتالوم کاربید و سیلیکن کاربید تجزیه و با اکسیژن محیط تركيب شده است. وجود فاز اكسيدى مىتواند خواص کاربردی کامپوزیتهای ساخته شده را متاثر سازد. یوهه ٔ و همکارش (۱۹۶۷ میلادی) با جدا کردن ذرات درشت Tac از پودری بسیار ریز در ساخت نمونه استفاده کردند. چگالی نسبی ۹۳ درصد با پرس گرم در دمای C°۱۲۰۰ زیر فشار ٤/٥GPa به دست آمد. چگالی پایین به حضور ناخالصی هایی از قبیل Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>، کربن آزاد و Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> نسبت داده شد [۹]. ليپولد<sup>٣</sup> و همكارش ( ۱۹۷۰ ميلادي) از پودر TaC بسيار ريز با اندازه ذرات ٤٠ تا ۱۰۰nm استفاده كردند و مشخص شد که تغییر بسیار اندکی در مخلوط پودرهای اولیه، چگالش TaC را در حین پرس گرم به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار میدهد. چگالی برابر ۹۱ درصد به دست آمد. آنها در

به ترتیب ۲/۸، ۱/۵، ۷/۰ و ۰/۳۰ گرم می باشد. برای ساخت کامپوزیت ابتدا پودرهای TiC ، TaC و SiC با هم مخلوط شدند سپس، مخلوط پودرها به دو قسمت تقسیم شد و به یک بخش آن گرافن اضافه گردید. در ادامه، هر دو مخلوط یودری به صورت جداگانه به وسیله دستگاه آسیاب سیارهای ساخت شرکت سیاهان صنعت به مدت ۳ ساعت با سرعت ۲۰۰ rpm در محیط خشک مخلوط شدند تا یودری همگن به دست آید. پس از آسیاب و مخلوط شدن پودرها به صورت همگن، پودرهای آمادهسازی شده تحت فرآیند تفجوشي پلاسماي جرقهاي قرار گرفتند. ابتدا مخلوط یودرهای TaC-TiC-SiC وارد قالب شده و فشرده شدند سپس مخلوط پودرهای TaC-TiC-SiC-G بر روی لایه اول ریخته شدند و تحت فشار دستگاه SPS قرار گرفتند. قالب استوانهای شکل به قطر داخلی ۱۵mm از جنس گرافن و ارتفاع ٤٠mm قرار داده شد. همچنین از دو عدد سنبه به قطر ۱۰mm و ارتفاع ۲۰mm برای فشرده کردن پودر در قالب استفاده شد. جهت تفجوشي پودرهاي كامپوزيتي، پودرهاي آمادەسازى شدە، با دستگاە تفجوشى جرقە پلاسمايى (SPS) پلاسمایی مدل SPS-20T-10 در دمای C°۲۰۰۰ و زمان ۸ دقيقه تحت تفجوشي قرار گرفتند. پس از تفجوشي، جهت دستيابي به سطحي صاف و صيقلي آمادهسازي سطحي نمونه توسط سنبادهزنی با کاغذ سنبادههای شماره ۲۰۰ تا ۳۰۰۰ و سپس پولیشکاری به کمک پودر آلومینا با اندازه ذرات ۱µm انجام شد. در ادامه، نمونه به چهار قسمت تقسیم شد و هر چهار نمونه جدید تحت دمای متفاوت ( ٤٠٠ تا °C ۷۰۰ قرار گرفتند و برای بررسی تأثیر آن روی نمونه ها تست های XRD و STA همچنین، تصویربرداری از نمونهها با ميكروسكوپ الكتروني روبشي (SEM) انجام شد.

> ۳. بحث و نتایج ۱.۳. بررسی تحلیل فازی

جهت تعیین فازهای مختلف موجود در نمونهها و همچنین مطالعه ویژگیهای شبکه بلوری از آنالیز الگوی پراش پرتو

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Xpert HighScore

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Yohe

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lipold

موجب بهبود ویژگیهای مکانیکی کامپوزیتها شد. اما استحکام در دمای ۲۰۰۰۲ به سبب تشکیل ورقههای Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> و خروج گاز نزدیک به ۵۰ درصد نسبت به دمای محیط کاهش پیدا کرد [۱۱]. مشخصات قله غالب برای همه نمونهها بصورت کمی(عددی) نیز در جدول (۲) ارائه شده است. مرزدانه ها حضور Ta<sub>2</sub>O5 را مشاهده کردند و نتیجه گرفتند که میزان بالاتر اکسیژن در مخلوط پودری مانع چگالش شده و رشد دانه را افزایش داده است [۱۰]. سیلوسترونی<sup>۱</sup> و MfC میکارانش (۲۰۱۱ میلادی) سرامیکهای پایه TaC و HfC را با استفاده از پودرهای بسیار ریز برای ۵ تا ۲۰ دقیقه در دمای C<sup>o</sup> ۱۹۰۰ زیر فشار MOSi پرس گرم کردند. افزودن ۵ درصد حجمی MoSi چگالش را بهبود داد همچنین،



شکل ۱- الگوی پراش پرتو ایکس نمونهها که در دماهای مختلف مورد عملیات حرارتی قرار گرفته بودند

که	ها	نمونه	يكس	پرتو ا	پراش	الگوي	غالب	قله	بصات	۱– مشخ	' J	عدو
		بودند	گرفته	، قرار	حرارتي	مليات -	ورد ع	ے م	مختلف	دماهای	در	

اندازه بلورک (nm)	d (A°)	FWHM	موقعیت قله	T(∘C)
۳۳٫۳۱	٤,٨٣٥٤٩	•,72••	۲۱٬۰۳۰۰	٤٠٠
25,10	٣,١٨٥٩٦	•,۲٩٨٣	۲۷٬۹۸۳۲	0 • •
۲۰٫۲٦	٣,١٤٩٧٥	• ,	۲۸٫۳۱۰۰	٦
٥٠٫٦٢	37/11945	•,17••	۲۷,۹٤٨۰	٧

بر اساس دادههای جدول (۱) و شکل (۲) مشخص است که افزایش دمای عملیات حرارتی ابتدا از نمونه ۵۰۰ به ۲° ۲۰۰ موقعیت قلههای پراشی را بسمت موقعیتهای بزرگتر جابجا میکند. با افزایش بیشتر دما یعنی در نمونه ۲°۷۰۰ جابجایی



شکل ۲- الگوی پراش پرتو ایکس در محدوده قله غالب برای نمایش جابجایی قله برای نمونهها که در دماهای مختلف مورد عملیات حرارتی قرار گرفته بودند.

<sup>1</sup> Silvestroni

جدول (۲) مشاهده می شود اندازه بلورک برای نمونه C° ۵۰۰ مقدار ۲٤٬۱۵ nm بدست آمده است. با افزایش دمای عملیات حرارتی به نمونه C°۲۰۰ مقدار اندازه بلورک به مقدار ۲۰٬۲٦ nm می باشد. در ادامه و با افزایش بیشتر دمای عملیات حرارتی به C°۷۰۰ مقدار اندازه بلورک به مقدار ۵۰٬٦۲ nm افزایش پیدا می کند. روند مشاهده شده در تغییرات اندازه بلورکها با روند مشاهده شده در مورد تغييرات شدت قلههای الگوهای پراش همخوانی دارد. تغييرات اندازه بلورك در نمونهها مي تواند وضعيت مرزدانه را نیز متاثیر و خواص کاربردی نمونه را تغییر دهد. بنابر نتایج بدست آمده نمونه C°۲۰۰ کمترین و نمونه C°۷۰۰ بيشترين اندازه بلورك را از خود نشان ميدهند. بنابراين مي-توان گفت این نمونهها بترتیب دارای بیشترین و کمترین مرزدانه میباشند. مرزدانه ها غالبا محل تجمع بینظمی ها در شبکه بلوری مواد می باشند [۱۷].

### ۲.۳. آناليز حرارتي

در مطالعه حاضر از دو روش آن يعني آناليز توزين حراراتي ً و تجزیه و تحلیل حرارتی تفاضلی<sup>۳</sup> در بازه دمایی ۲۲۰۰°C−۰ با نرخ افزایش دمای ۲۰۰°C و در جو معمول (بدون خلاء) استفاده شده است. شکل (۳) منحنی TGA را برای نمونهها که در دماهای مختلف مورد عملیات حرارتی قرار گرفتهاند را نشان میدهد. برای دو نمونه که در دماهای ٤٠٠ و C°۰۰ آماده شده بودند سه پله (مرحله) تغيير بصورت يكنواخت با كاهش جرم نمونه مشاهده مي-شود. در نمونه ای که در دمای <sup>°</sup>C ۲۰۰ آماده شده بود، ابتدا دو مرحله متوالى تغيير بصورت يكنواخت با كاهش جرم، یک مرحله افزایش و در ادامه یک مرحله کاهش جرم مشاهده میشود. در نهایت نمونههای که در دمای C° ۷۰۰ آماده شده بود، فقط دو مرحله متوالی تغییر بصورت يكنواخت با كاهش جرم را از خود نشان مىدهد. تغييرات (کاهش/افزایش) جرم با کمک خطهای مناسب در کنار دماي تقريبي حادث شدن آن روي نمودار مربوط به هر نمونه

در موقعیت قلههای پراشی برعکس شده و بسمت موقعیت-های کمتر جابجا میشود. بارازا<sup>۱</sup> و همکارانش (۲۰۱٦ میلادی) پودرهای TaC و HfC با میانگین اندازه ذرات به ترتیب ۳/٤٤ و ۲/۲۵ و مخلوطی از آنها را برای تشکیل کامل محلول جامد، در دمای بالاتر ۲۳۵۰° زیر فشار MPa ۳۸ به مدت ۲۰ دقیقه تحت تفجوشی پلاسمای جرقهای قرار دادند. با افزایش مقدار HfC میزان چگالی کاهش یافت و کمترین چگالی برای HfC خالص به مقدار ۸۵ درصد حاصل شد. الگوی پراش پرتو ایکس نمونهها نشان داد که با افزایش مقدار HfC قلههای مشخصه به سمت چپ جابجا شدند که افزایش پارامتر شبکه و تشکیل محلول جامد Ta,Hf)C) را مشخص کرد [۱۲]. لیو و همکارانش (۲۰۱۲ میلادی) ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیتهای TaC/SiC تولید شده با روش پلاسمای جرقهای را مورد بررسی قرار دادند. با افزایش دمای تفجوشی قلههای مربوط به فاز TaC به سمت زاویه های کمتر تغییر کردند که نشان دهنده بزرگ شدن شبکه TaC است و تشکیل محلول جامد TaC را نشان ميدهد [١٣]. بطور كلي جابجايي در موقعيت قلههاي الگوي پراش می تواند نشان دهنده تغییر در فاصله بین صفحات بلوری باشد که در مطالعه حاضر دلیل آن عملیات حرارتی می باشد. بر اساس رابطه براگ (nλ=2dsinθ) جابجایی بسمت موقعیتهای بیشتر باعث کاهش و جابجایی بسمت موقعيت هاى كمتر باعث افزايش فاصله بين صفحات بلورى می شود [۱٤]. نتایج استدلال شده در مورد تغییرات فاصله بین صفحات بلوری با روند مشاهده شده در مورد فاصله بین صفحات بلوری که از الگوهای پراش نمونهها استخراج شده است جدول (۱) نیز این ارتباط را تأیید میکند. اندازه بلورک برای نمونهها با کمک رابطه شرر (معادله ۱) محاسبه و در جدول (۲) آورده شده است [۱۲، ۱۵].  $D = \frac{0.89 \times \lambda}{2}$ 

$$=\frac{\partial \partial \sigma}{\partial cos\theta}$$

در رابطه شرر λ طول موج پرتو ایکس، β پهنای قله در نصف شدت بیشینه و Θ موقعیت قله می باشد. همان گونه که در

(1)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Differential thermal analysis (DTA)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Barraza

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Thermogravimetric Analysis (TGA)

باقی مانده و واکنشی نداشته باشد و در بازه دیگر مجدد شروع به واکنش کند به همین دلیل افت جرمی یکنواخت نیست و می تواند کم یا زیاد شود. در نمونههایی که در دماهای ۵۰۰ و C<sup>o</sup>C مورد عملیات حرارتی قرار گرفته بودند، انتهای پله اول آنها تقریبا در دمای C° ۸۰۰ قرار دارد که نشان از انجام کامل اکسیداسیون SiC ، TaC و TiC در این نمونهها در پله اول افت جرمی مشاهده شده، می باشد. پلههای افت جرمی بعدی در دو نمونه دیگر نیز مرتبط با تجزیه و اکسیداسیون کامل اجزاء دیگر آنها نمونهها می-باشند. در نمونههایی که در دماهای ۲۰۰ و ۲۰۰° مورد عملیات حرارتی قرار گرفته بودند، در انتهای پله دوم اکسیداسیون کامل TaC و SiC مشاهده می شود. در نمونهای که در دمای C° ۷۰۰ مورد عملیات حرارتی قرار گرفته است، پس از پله دوم متوالی کاهش جرم (C°۸۰۰۰) یک مرحله افزایش جرم و سپس پله انتهایی کاهش جرم مشاهده می-شود.

در شکل (۲-٤) نشان داده شده است. برای همه نمونه مرحله اول افت جرمی در محدوده C° ۲۸۰–۷۷۰ مشاهده می شود. مقدار این افت جرمی از بیشتر به کمتر بترتیب برای نمونه-هایی که در دماهای ٤٠٠، ۲۰۰، ۲۰۰ و C°۰۰ مورد عملیات حرارتي قرار گرفته بودند، بدست آمد. مطالعه پيشينه تحقيق نشان میدهد که افت جرمی در این محدوده دمایی متناظر با تجزیه گرافن و البته شروع فرآیند تجزیه و اکسیداسیون در دیگر اجزا نمونهها یعنی TiC ،TaC و SiC می باشد. اکسیداسیون کامل در مورد TaC معمولا در دمای C° ۸۰۰ صورت مي گيرد [۱۹ ، ۱۸]. اکسيداسيون کامل در مورد ديگر اجزاء يعنى SiC معمولا در دماي بالاتر از C° ۷۰۰ [۲۰] و برای TiC معمولا در دمای °C ۸۰۰ [۲۱] حاصل می شود. در کل افت جرمی مواد استفاده شده به خاطر تجزیه (شکستن پیوند کولانسی) رخ داده است با جدا شدن پیوندها هر یک به صورت جداگانه می توانند واکنش دهند مثلا با اکسیژن محیط واکنش دهد و به شکل مونوکسید کربن بیرد البته ممکن است در یک محدوده دمایی به صورت عنصر



شکل ۳- منحنی آنالیز TGA (تغییرات جرم بر حسب دمای اعمالی) برای نمونهها که در دماهای مختلف مورد عملیات حرارتی قرار گرفته بودند.



شکل ٤- منحني آناليز DTA براي نمونهها که در دماهاي مختلف مورد عمليات حرارتي قرار گرفته بودند.



فرآیند<sup>۱</sup> در آن نقطه (دما) و اگر نوک آنها بسمت پایین (دره) باشد نشان دهنده گرماگیر بودن فرآیند<sup>۲</sup> در آن نقطه (دما) میباشد. اطلاعات بدست آمده از این آنالیز میتوانند فرآیندهای تبلور، ذوب شدن، اکسایس، تجزیه، انتقال شیشه-ای و ... را در مورد مواد مورد آزمایش در اختیار قرار دهند [۲۲]. شکل (٤) منحنی DTA نمونهها را نشان میدهد.

در آنالیز DTA دمای نمونه بررسی با یک نمونه مرجع خنثی تطبیق داده میشود. اختلاف دمایی بین نمونه مورد نظر و نمونه مرجع اندازهگیری شده و در بازه دمایی مورد نظر ثبت میشود. قلههایی که در این نمودار مشاهده میشوند، نقطه تبادل گرمایی هستند. این تبادل گرمایی برای قلههایی که نوک آنها بسمت بالا (قله) می باشد نشان دهنده گرمازا بودن

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Endothermic process

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Exothermic process

همانگونه که این شکل نشان میدهد، بیشتر فرآیندهای مشاهده شده از نمونهها گرمازا و در محدوده دمایی کمتر از C° ۹۰۰ میباشد. فقط یک فرآیند گرماگیر در محدوده دمایی بالاتر از C° ۱۰۰۰ برای همه نمونهها مشاهده میشود. جهت تطابق فعل و انفعالات حرارتی مشاهده شده در دو آنالیز بالا، نمودارهای آنها برای هر نمونه در کنار یکدیگر رسم و در شکل (۵) نشان داده شده است. بر این اساس هماهنگی

خوبی در فعل و انفعالات دمایی رخ داده شده به لحاظ تغییر جرمی و گرماگیر بودن یا گرمازا بودن آن فعل و انفعال مشاهده میشود. از این رو مشاهده میشود که فرآیندهای تجزیه و اکسیداسیون در محدوده دمای کمتر از C°۹۰۰ همگی گرمازا و بالاتر از آن گرماگیر می باشند. افزایش دمای عملیات حراراتی در نمونه تعداد فعل و انفعالات گرمازا را کاهش ولی در فعل و انفعالا گرماگیر تغییری ایجاد نمی کند.



شکل ٦- تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه ها در بزرگنمایی ۲۰۰۰ برابر برای نمونه ها که در دماهای (الف) ℃ ٤٠٠، (ب) ℃ ٥٠٠، (ج) ℃ ٦٠٠ و (د) ℃ ۹۰۷ مورد عملیات حرارتی قرار گرفته بودند.

#### ۳.۳ بررسی ریزساختاری

جهت بررسی ریختشناسی<sup>۱</sup> نمونهها و همچنین تخمین اندازه ساختارهای تشکیل شده از تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شده است. شکل (٦) تصویر SEM نمونهها را در دماهای مختلف با بزرگنمایی ۲۰۰۰ نشان میدهد. بر این اساس در همه نمونهها ساختارهای (ذرات) کروی شکل<sup>۲</sup> مشاهده می شود. افزایش دمای عملیات حرارتی تغییر چشمگیری در ریخت ذرات تشکیل شده ایجاد نکرده است. جهت تخمین اندازه

ساختارها و همچنین تاثیر عملیات حرارتی بر روی آن، با کمک برنامه DigiMizer و با توجه به Scale bar تصویر، ابعاد ذرات موجود در هر نمونه اندازه گیری شد. همان گونه که شکل (۵) نشان میدهد، ابعاد ذرات مشاهده شده در تصاویر SEM در مقیاس میکرو است. پس میتوان آنها را میکروذرات<sup>۳</sup> نامید. افزایش دما از ۲۰۰ تا C<sup>o</sup> ۲۰۰ تغییر اندکی (بزرگتر میشوند) در اندازه آنها ایجاد مینماید. اما در هنگام تغییر دما از ۲۰۰ به C<sup>o</sup> ۲۰۰ افزایش اندازه حدود ٤ برابری مشاهده میشود. پس بطور کلی میتوان گفت افزایش

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Microparticles

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Morphology

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Spherical-like

دمای عملیات حراراتی اندازه میکروذرات را افزایش داده است. افزایش ابعاد در ذرات ساختار مواد معدنی با افزایش دمای عملیات حرارتی بسیار معمول است. دلیل آن را می-توان ناشی به هم پیوستن بلورکها<sup>۲</sup> با اعمال حرارت دانست که بلورکهای بزرگتری را نتیجه میدهد. بنابراین طبیعی است که ذرات مشاهده شده در تصاویر SEM که هر کدام از تعدادی بلورک تشکیل شدهاند نیز بزرگتر شوند. افزایش اندازه میکرو ذرات با توجه به نتایج بدست آمده از محاسبه اندازه بلورک در قسمت الگوی پراش مطابقت دارد.

# ٤. نتيجهگيرى

در این پژوهش ساخت کامپوزیت به صورت لایهای -TaC کر Tic-SiC/TaC-Tic-SiC-G با روش تفجوشی پلاسمای جرقهای در دمای ۵°۱۸۵۰، زمان ۸۱۱ ۸ و فشار ۸۳۵ ۳۵ انجام شد. نمونه به چهار قسمت تقسیم شد و برای بررسی تاثیر دما بر روی آنها هر یک تحت دماهای ۵۰۰، ۵۰۰، ۰۰۰ و ۵°۷۰۰ قرار گرفتند و بررسی نمونهها به وسیله آنالیز الگوی پراش پرتو ایکس و آنالیز حرارتی با دو روش آنالیز توزین حراراتی و تجزیه و تحلیل حرارتی تفاضلی و همچنین تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونی روبشی از نمونهها انجام گرفت.

در اثر اعمال دما تجزیه و اکسیداسیون برای مواد استفاده شده یعنی کاربید تانتالوم، کاربید تیتانیوم، کاربید سیلیکن و گرافن اتفاق افتاد و در اثر آن تانتالوم پنتوکسید و دی اکسید سیلیکن در نمونه یافت شد. دی اکسید سیلیکن به شکلهای گوناگون و فراوان در طبیعت یافت میشود و کاربردهای گوناگونی دارد از جمله میتواند به عنوان عایق عمل کرده و هدایت الکتریکی و نفوذ را در نمونه کاهش دهد. با بررسی-های انجام شده حضور تانتالوم پنتوکسید میتواند سبب کاهش چگالش و افزایش رشد دانه و همچنین، کاهش استحکام نمونه شود. با افزایش دما از دمای ۰۰۰ به  $\Omega$ ۰۰۶ قلهها به سمت موقعیتهای بزرگتر (فاصله صفحات کمتر) و از دمای ۲۰۰۰ تا  $\Omega$ ۰۰۷ قلهها به سمت موقعیتهای

كوچكتر (فاصله صفحات بيشتر) جابهجا شد كه اين جابه-جایی می تواند از نشانه های تشکیل محلول جامد باشد. با اعمال دما دو نمونه ٤٠ و C° ٥٠٠ سه مرحله افت جرمي، نمونه ۲۰۰ ابتدا کاهش بعد افزایش سپس کاهش و نمونه ۷۰۰ دو مرحله افت جرمی رخ داد. مرحله اول افت جرمی حدود ٥٧٠ تا ٦٨٠ براي نمونهها اتفاق افتاد که ناشي از تجزیه گرافن و شروع تجزیه و اکسیداسیون دیگر اجزا می-باشد زیرا دمای اکسیداسیون کامل برای ۸۰۰ TaC و ۸۰۰ TiC و ۷۰۰SiC میباشد. به طور کلی افت جرمی مواد استفاده شده به خاطر تجزیه (شکستن پیوند کولانسی) در محدوده دمایی ۵۷۰ تا ۲۸۰۰°C رخ داده است این افت جرمی یکنواخت نیست و میتواند کم یا زیاد بشود. در اثر دما پیوندها از هم جدا شدند و هر کدام به صورت جداگانه واکنش میدهند مثلا با اکسیژن واکنش میدهند و به صورت مونوكسيد كربن از بين برود و سبب افت جرمي شود البته ممکن است در یک محدوده به صورت عنصر باقی بماند در بازه دیگر مجدد شروع به واکنش کند. تصاویر نشان داد ساختار همه ذارت کروی هستند و افزایش دمای عملیات حرارتی چشمگیری تغییری در ریخت ذرات ایجاد نکرد. از دمای ٤٠٠ تا ۲۰۰°C اندازه ذرات اندکی بزرگ شد ولی از ۲۰۰ تا C°۰۰ حدود ٤ برابر شد به صورت روتين با افزايش دما انرژی به سیستم وارد میشود و نفوذ افزایش مییابد و باعث افزایش ابعاد ذرات و کاهش مرز دانه می شود که ناشی از به هم پیوستن بلورکها با اعمال حرارت است. طبق بررسی ها نمونه دمای ۷۰۰ کمترین مرزدانه و دمای ۷۰۰ بيشترين مرز دانه را دارد كه با توجه به اينكه مرزدانه ها محل تجمع عيوب هستند مي تواند خواص وكاربرد را تحت تاثير قرار دهند.

## سپاسگزاری

نویسندگان این مقاله بدینوسیله مراتب قدردانی و تشکر خود را از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بواسطه پشتیبانی فنی از این کار اعلام میدارند.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Crystallites

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Merge

- [13] H. Liu, L. Liu, F. Ye, Zh. Zhang, Y. Zhou, "Microstructure and mechanical properties of the spark plasma sintered TaC/SiC composites: Effects of sintering temperatures," *Journal of the European Ceramic Society*, **13** (2012) 3617–3625.
  - [14] B.D. Cullity, Elements of X-ray Diffraction, Addison-Wesley Publishing Company(1978).

[16] H. Kafashan, F. Jamali-Sheini, M. Azizieh, Z. Balak, M. Cheraghizade, H. Nasiri Vatan, Electrochemical deposition of nanostructured SnS<sub>1-x</sub>Te<sub>x</sub> thin films and their surface characterization, Journal of Alloys and Compounds 694 (2017) 1338-1347.

- [18] A. Nisar, A. S, T. Venkateswaran, N. Sreenivas, K. Balani, Oxidation studies on TaC based ultra-high temperature ceramic composites under plasma arc jet exposure, Corrosion Science, 109 (2016) 50-61.
- [19] R. Yousefi, M.R. Mahmoudian, A. Sa'aedi, M. Cheraghizade, F. Jamali-Sheini, M. Azarang, Effect of annealing temperature and graphene concentrations on photovoltaic and NIR-detector applications of PbS/rGO nanocomposites, Ceramics International, 42 (2016) 15209-15216.
- [20] M. Yoshimura, J.-i. Kase, S. Sōmiya ,Oxidation of SiC powder by high-temperature, high-pressure H<sub>2</sub>O, Journal of Materials Research 1 (2011) 100-103. 10.1557/JMR.1986.0100.
- [21] M. Gherrab, V. Garnier, S. Gavarini, N. Millard-Pinard, S. Cardinal, Oxidation behavior of nano-scaled and micron-scaled TiC powders under air, International Journal of Refractory Metals and Hard Materials **41** (2013) 590-596.
- [22] P. Gabbott, Principles and Applications of Thermal Analysis, Wiley2008.

- W.G. Fahrenholtz, G.E. Hilmas "Ultra-high temperature ceramics: materials for extreme environments." *Scripta materialia*, **129** (2017) 94-99.
- [2] E. Wuchina, A. Bellosi. "Ultra-High Temperature Ceramics: Materials for Extreme Environment Applications." *Proceedings of* the the Electrochemical Society Symposium, August. (2008).
- [3] K. Hackett, Sh. Verhoef, R. A. Cutler, D. K. Shetty. "Phase constitution and mechanical properties of carbides in the Ta–C system." *Journal of the American Ceramic Society*, **10** (2009) 2404-2407.
- [4] S. Aritonang, W. S. Ezha Kurniasari, R. Juhana, T. Herawan, Analyzing tantalum carbide (TaC) and hafnium carbide (HfC) for spacecraft material. In *Recent Trends in Manufacturing* and Materials Towards Industry 4.0: Selected Articles from iM3F 2020, (2021) 925-933.
- [5] S. Oyama, Introduction to the chemistry of transition metal carbides and nitrides, Chapman and Hall, (1996).
- [6] Justin, J. F. (2013, May). Sintering and properties of Ultra High Temperature Ceramics for aerospace applications. In ODAS ( 2013).
- [7] A. Kalluri, "Spark Plasma Sintering of Tantalum Carbide and Graphen Reinforced Tantalum Carbide Composites," *Thesis for Master of Science, Oklahama State University*, (2012).
- [8] P.D.F. ICDD, International Centre for Diffraction Data, Powder Diffraction File, Newtown Square, Pennsylvania, USA, (1997).
- [9] W. C. Yohe and A. L. Ruoff, "Ultrafine-Grain Tantalum Carbide by High Pressure Hot Pressing," *Ceram. Bull*, , **12** (1978) 647-651.
- [10] M. H. Leipold and P. F. Becher, "Pressure-Densification in Tantalum Carbide," *Ceram. Bull*, 7 (1970) 641-651
- [11] L. Silvestroni, A. Bellosi, C. Melandri, D. Sciti, J.X. Liu, G.J. Zhang, "Microstructure and properties of HfC and TaC-based ceramics obtained by ultrafine powder," *Journal of the European Ceramic Society*, 4 (2011) 619–627.
- [12] O. Cedillos-Barrazaa, S. Grasso, N. Al Nasiri, D. D. Jayaseelan, M. J. Reece, W. E. Lee, "Sintering behaviour, solid solution formation and characterisation of TaC, HfC and TaC-HfC fabricated by spark plasma sintering," *Journal of the European Ceramic Society*, 7 (2016) 1539–1548.